

Techniques de mesure

Domaine	Ingénierie et Architecture
Filière	Microtechniques
Orientation	Microtechniques (MI)
Mode de formation	Plein temps

Informations générales

Nom:	:	Techniques de mesure
Identifiant:	:	TechMes
Années académiques	:	2018-2019, 2019-2020, 2020-2021
Responsable:	:	Cédric Bornand
Charge de travail:	:	120 heures d'études
Périodes encadrées:	:	64 (= 48 heures)

Semestre	E1	S1	S2	E2	S3	S4	E3	S5	S6
Cours						32			
Laboratoire						32			

Connaissances préalables recommandées

L'étudiant-e doit connaître et savoir utiliser les notions suivantes:

- estimation et propagation des incertitudes de mesure, régressions linéaires, interpolation linéaire
- mesures physiques : dimensions, position, forces, température
- mesures électriques
- physique : mécanique de la particule, ondes, thermique
- électricité

Les unités d'enseignement IPH, PHY1 et PHY2 (physique), ESM ou TCL (électricité) permettent d'acquérir ces connaissances.

Objectifs

À l'issue de cette unité d'enseignement, l'étudiant-e sera capable de :

- mettre en pratique les principes de base de la métrologie pour analyser un problème de mesure physique ;
- expliquer le rôle des éléments constitutifs d'une chaîne d'acquisition et de mesure dans différentes mesures physiques : électriques, mécaniques, thermiques, ... ;
- sélectionner un capteur en analysant les données techniques fournies par le fabricant pour une application donnée;

- décrire et le principe de fonctionnement et l'utilisation des principaux capteurs.

A l'issue des travaux pratiques en laboratoire, l'étudiant-e sera en outre capable de :

- utiliser les bases d'un logiciel d'instrumentation virtuelle (LabVIEW) pour exploiter un système de mesures ;
- mettre en œuvre un équipement de mesure et d'acquisition de données ;
- effectuer une petite campagne de mesures et rédiger un rapport de test.

Contenu et formes d'enseignement

Répartition des périodes indiquée à titre informatif.

Cours: 32 périodes

- | | |
|--|----|
| - Introduction et prise en main du langage de programmation graphique LabView | 2 |
| - Introduction à la métrologie et analyse du rôle des éléments constitutifs d'une chaîne d'acquisition de mesure, mesure de la température | 4 |
| - Préparation d'un séminaire sur un type de capteur spécifique : principes de fonctionnement, technologie et applications | 4 |
| - Survol et description du fonctionnement des différents types de capteurs utilisés en instrumentation industrielle. | 20 |
| - Contrôle continu | 2 |

Laboratoire: 32 périodes

- | | |
|--|----|
| - Introduction au langage de programmation LabVIEW, exercices | 4 |
| - Introduction à l'acquisition de données (DAQ) et prise en main de LabView pour les mesures électriques et connection à des instruments | 4 |
| - Manipulations d'acquisitions de mesures de température avec différents types de capteurs | 4 |
| - Mini-projet d'étude et réalisation d'un instrument virtuel | 20 |

Bibliographie

Aucune information

Contrôle de connaissances

Cours:

l'acquisition des matières de cet enseignement sera contrôlée au fur et à mesure par des tests et des travaux personnels tout au long de son déroulement. Il y aura au moins 3 tests d'une durée totale d'au moins 2 périodes.

Laboratoire:

ils seront évalués sur la base des rapports de manipulation, à 3 reprises au minimum.

Calcul de la note finale

Note finale = moyenne cours x 0.5 + moyenne laboratoire x 0.5

Fiche validée le 09.08.2018 par Schmitt Carl